
台灣大學應用力學研究所
演 講 公 告

主 講 人： 陳柏嘉處長

美商英特格有限公司台灣分公司先進技術應用處

講 題： 半導體製程中的微汙染控制

主 持 人： 周佳靚助理教授

時 間： 108年12月9日（星期一）下午2時20分開始

地 點： 台灣大學應用力學研究所國際會議廳

☆☆ 歡迎聽講，敬請張貼 ☆☆

半導體製程中的微汙染控制

陳柏嘉

美商英特格有限公司台灣分公司

先進技術應用處

Outline :

- Key semiconductor process innovations
- Material quality requirements
- Types of contaminants and their potential sources
- Particle removal basics
- Summary